## Электролюминесценция в разъединенной гетероструктуре *p*-GalnAsSb/*p*-InAs при гелиевых температурах

© Н.Л. Баженов, Г.Г. Зегря, В.И. Иванов-Омский, М.П. Михайлова, М.Ю. Михайлов, К.Д. Моисеев В.А. Смирнов, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 26 марта 1997 г. Принята к печати 1 апреля 1997 г.)

Исследована электролюминесценция в разъединенной одиночной гетероструктуре II типа *p*-GaInAsSb/*p*-InAs при  $T = 4.2 \div 77$  К. Показано, что при понижении температуры ниже T = 77 К две полосы люминесценции с энергиями максимумов 311 мэВ (полоса *A*) и 384 мэВ (полоса *B*) сдвигаются в сторону больших энергий, причем при T = 4.2 К коротковолновая полоса расщепляется на две полосы  $B_1$  и  $B_2$ . Результаты объясняются в рамках модели, учитывающей рекомбинацию электронов из зоны проводимости на акцепторный уровень в InAs, а также рекомбинацией электронов и дырок, локализованных в самосогласованных квантовых ямах по разные стороны от гетерограницы.

### Введение

Недавно была обнаружена и исследована электролюминесценция (ЭЛ) в одиночном разъединенном гетеропереходе II типа *p*-GaInAsSb/*p*-InAs при T = 77 K [1]. В этой же работе был выполнен качественный анализ механизма ЭЛ в такой структуре. Было показано, что механизм ЭЛ в рассматриваемой *p*-*p*-гетероструктуре обусловлен рекомбинацией электронов и дырок, локализованных в самосогласованных квантовых ямах по разные стороны от гетерограницы. Однако вопрос о том, определяется ли форма потенциальных барьеров и самосогласованных квантовых ям на гетерогранице непосредственно технологией изготовления гетероструктуры или она зависит также от величины приложенного внешнего смещения, не до конца понятен. В этой связи особенно полезными представляются исследования электролюминесценции в импульсном режиме, так как в этом случае имеется возможность не только в более широком диапазоне изменять ток, протекающий через гетеропереход, но и оценить характерные времена излучательных процессов. В работе [2] была исследована излучательная рекомбинация в разъединенной *p*-*p*-гетероструктуре II типа при импульсном возбуждении при температуре жидкого азота. Было показано, что в спектрах люминесценции наблюдаются две полосы излучения с максимумами, соответствующими энергиям 384 и 311 мэВ, полушириной 18 ÷ 19 мэВ, и оценены времена излучательной и безызлучательной рекомбинации на гетерогранице II типа, которые составили  $\tau_R \simeq 2 \cdot 10^{-7}$ с и  $\tau_{A2} = (0.5 \div 1.4) \cdot 10^{-7}$  с соответственно.

Цель настоящей работы состояла в исследовании электролюминесценции в разъединенной гетероструктуре *p*-GaInAsSb/*p*-InAs в импульсном режиме при температуре жидкого гелия. Экспериментальные исследования были выполнены при различных токах и различных положениях измерительного строба относительно импульса тока.

### Методика эксперимента и образцы

Одиночные гетероструктуры *p*-GaInAsSb/*p*-InAs были получены методом жидкофазной эпитаксии. Технология их изготовления и методика измерений подробно описаны ранее [2,3]. Подложка для такой структуры легировалась Zn до концентраций порядка  $5 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. Эпитаксиальный широкозонный слой твердого раствора Ga<sub>1-x</sub>In<sub>x</sub>As<sub>y</sub>Sb<sub>1-y</sub> (x = 0.17, y = 0.22) также легировался Zn до концентрации  $p = 10^{18}$  см<sup>-3</sup>.

# Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены спектры люминесценции исследованной структуры, когда отрицательный потенциал приложен к узкозонному полупроводнику *p*-InAs (обратное смещение), при четырех температурах от 4.2 до 100 К. При T = 77 К в спектрах наблюдались две линии с максимумами при энергиях фотонов 311 мэВ (линия А) и 384 мэВ (линия В) соответственно. При понижении температуры до  $T = 4.2 \,\mathrm{K}$  полоса A сужалась, причем ее максимум практически не смещался (энергия максимума 314 мэВ). Одновременно изменялась структура полосы В — она явно расщеплялась на две линии с энергиями максимумов 371 мэВ (В1 и 400 мэВ  $(B_2)$ , при этом пложение полосы  $B_1$  практически совпадало с положением полосы *В* при  $T = 77 \, \text{K}$ . Из сравнения со спектром, снятым при промежуточной температуре  $T = 15 \,\mathrm{K}$ , видно, что при повышении температуры от гелиевой относительная интенсивность полосы В<sub>1</sub> возрастает, но ее положение практически не изменяется и совпадает с положением полосы В при  $T = 77 \,\mathrm{K}$ , а полоса  $B_2$  смещается в сторону меньших энергий фотонов и, расширяясь, поглощает полосу  $B_1$ .

Таким образом, положение двух длинноволновых полос практически не зависит от температуры, а коротковолновая полоса при понижении температуры сдви-



**Рис. 1.** Спектры электролюминесценции (EL) при T = 4.2(1), 15(2), 77(3) и 100(4) К.

гается в сторону бо́льших энергий. Температурный коэффициент сдвига равен  $-2.2 \cdot 10^{-4}$  эВ/К, что близко к величине соответствующего температурного коэффициента изменения ширины запрещенной зоны в InAs  $-2.8 \cdot 10^{-4}$  эВ/К [4].

Исследование показало, что вольт-амперная характеристика исследуемой структуры при понижении температуры от T = 77 до 4.2 К изменяется слабо. Это свидетельствует о туннельном характере протекания тока. Отметим, что при прямом смещении, когда положительный потенциал приложен к более узкозонному полупроводнику *p*-InAs, полоса *A* не наблюдается.

На рис. 2 представлены спектры полос  $B_1$  и  $B_2$  исследованной структуры как для случая обратного смещения, так и для случая прямого смещения. Видно, что форма спектра при обеих полярностях приложенного смещения подобна. Положение полос  $B_1$  и  $B_2$  практически совпадает. При увеличении интенсивности возбуждения интенсивность линий излучения линейно возрастает, но их энергетическое положение остается неизменным.

При прямом смещении полоса  $B_2$  симметрична и имеет гауссову форму. В случае обратного смещения полоса  $B_2$  несимметрична. Ее коротковолновый край по-прежнему описывается гауссовым распределением, причем с теми же параметрами, что и при прямом смещении, однако длинноволновый край имеет лоренцеву форму. Тем не менее можно сделать вывод, что вид спектра исследованной гетероструктуры слабо зависит не только от степени возбуждения, но и от полярности тока. Это свидетельствует в пользу того, что зонная структура определяется в первую очередь технологией изготовления гетероперехода, а не приложенным смеще-



**Рис. 2.** Спектры электролюминесценции (EL) при T = 4.2 К при обратном (1) и прямом (2)смещениях.

нием. Кроме того рекомбинация носителей при обеих полярностях смещения происходит в одной и той же области гетероструктуры.

Природа полосы  $B_2$  может быть лучше понята из схематичной зонной диаграммы, представленной на рис. 3 ( $E_F$  — уровень Ферми). На рисунке гетеропереход изображен при обратном смещении. В этом случае становится эффективным туннелирование дырок из валентной зоны твердого раствора в валентную зону InAs. Протуннелировавшая дырка теряет энергию за счет оже-процесса, который сопровождается возбуждением неравновесного электрона из валентной зоны InAs в зону проводимости и переходом дырки к потолку валентной зоны. Электрон в зоне проводимости излучательно рекомбинирует на акцепторный уровень, что приводит к появлению в спектре ЭЛ полосы  $B_2$ . Поскольку легирующей примесью как



Рис. 3. Зонная диаграмма исследованной гетероструктуры при обратном смещении.



**Рис. 4.** Спектры электролюминесценции (EL) при обратном смещении при T = 4.2 K, снятые спустя промежуток времени  $\Delta t$  после выключения тока через гетеропереход.  $\Delta t$ , мкс: I = 0, 2 = 4, 3 = 8, 4 = 12.

подложки, так и слоя является Zn, формирующий в InAs акцепторный уровень с энергией 25 мэВ [5], а ширина запрещенной зоны InAs, определенная по измерению фотолюминесценции при T = 4.2 K, равна 423 мэВ, естественно предположить, что рекомбинация электронов происходит на акцепторный уровень, соответствующий цинку. При прямом смещении имеет место аналогичный процесс, однако туннелирование дырок происходит из валентной зоны InAs в валентную зону GaInAsSb. Кроме того, при прямом смещении, превышающем контактную разность потенциалов, (что достигалось в эксперименте) может происходить туннелирование электронов из валентной зоны GaInAsSb в зону проводимости InAs и их рекомбинация с дырками. Отметим, что поскольку при обратном смещении энергетические зоны искривлены сильнее, чем при прямом смещении, а рекомбинация электрона происходит именно в области, где зоны имеют сильный наклон, следует ожидать, что длинноволновый край полосы ЭЛ в этом случае будет более пологим, чем коротковолоновый, из-за вклада рекомбинации, сопровождающейся туннелированием. Именно это и наблюдается в эксперименте.

В рамках нашей модели зонной диаграммы отсутствие зависимости положения полос ЭЛ от смещения можно объяснить следующим образом. На *p*-*p*-гетерогранице имеется квантовая яма, форма которой практически не зависит от величины и полярности приложенного смещения. При приложении смещения происходит заполнение локальных уровней в яме электронами, а следовательно, и их туннельная рекомбинация с дырками, что и приводит к появлению полос A и B<sub>1</sub>.

На рис. 4 представлены спектры ЭЛ, характеризующие кинетику гашения люминесценции после окончания импульса тока длительностью 10 мкс через гетеропереход при обратном смещении. Видно, что после выключения тока возбужения интенсивность полос  $B_1$  и  $B_2$  уменьшается. Уменьшение в "e" раз происходит приблизительно за 8 мкс, что близко к времени релаксации интегральной люминесценции в таких структурах [3]. В целом это подтверждает предположение о том, что энергетическая структура гетерограницы в основном практически не зависит от приложенного напряжения. При этом скорость уменьшения интенсивности полос при сдвиге измерительного строба подтверждает, что оба соответствующих канала излучательной рекомбинации имеют общий источник неравновесных электронов.

#### Заключение

Таким образом, в настоящей работе исследованы спектры ЭЛ одиночной гетероструктуры *p*-GaInAsSb/*p*-InAs в импульсных электрических полях при  $T = 4.2 \div 100$  К. Полученные экспериментальные данные позволили уточнить модель излучательной рекомбинации электронов, предложенную в работах [1,2]. Дополнительно к рекомбинации электронов, локализованных в самосогласованной квантовой яме на гетерогранице со стороны *p*-InAs, эта модель учитывает излучательные переходы электронов на акцепторный уровень в *p*-InAs.

Данная работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант № 96-02-17841-а, а также Международной ассоциацией INTAS, грант № 94-0789.

### Список литературы

- M.P. Mikhailova, G.G. Zegrya, K.D. Moiseev, Yu.P. Yakovlev. Sol. St. Electron., 40, 673 (1996).
- [2] Н.Л. Баженов, Г.Г. Зегря, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, В.А. Смирнов, О.Ю. Соловьева, Ю.П. Яковлев. ФТП, 31, 658 (1977).
- [3] N.L. Bazhenov, G.G. Zegrya, V.I. Ivanov-Omskii, K.D. Moiseev, M.P. Mikhailova, V.A. Smirnov, Yu.P. Yakovlev. 23-rd Int. Symp. Compound Semiconductors (St. Petersburg, Russia, September 23–27) rep. 11.P2.37.
- [4] П.К. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. Полупроводниковая электроника. Справочник (Киев, Наук. думка, 1975).
- [5] X. Gong, H. Kan, T. Yamagichi, I. Sazuki, M. Aoyama, M. Kumagawa, N.L. Rowell, A. Wang, R. Rinfret. JJAP, v. 33, 1740 (1994).

Редактор Л.В. Шаронова

### Electroluminescence from type II broken-gap *p*-GalnAsSb/*p*-InAs heterojunction at helium temperatures

N.L. Bazhenov, G.G. Zegrya, V.I. Ivanov-Omskii, M.P. Mikhailova, M.Yu. Mikhailov, K.D. Moiseev, V.A. Smirnov, Yu.P. Yakovlev

A.F. loffe Phisicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** Electroluminescence from the type II brokengap *p*-GaInAsSb/*p*-InAs single heterojunction was studied at  $T = 4.2 \div 77$  K. Two bands with maximum energies of 311 meV (*A* band) and 384 meV (*B* band) observed at T = 77 K were shown to shift toward higher energies with decreasing temperature to 4.2 K, the short–wave band splitting into two subbands ( $B_1$  and  $B_2$ ). The results are discussed in the framework of the model taking into account band-to-acceptor recombination in InAs as well as radiative recombination of electrons and holes localized in the adjacent wells at both sides of the heterojunction.